J-PARC muon g-2/EDM 実験 シリコンストリップセンサー用 読み出しASIC の開発

佐藤 優太郎

IPNS, KEK muon g-2/EDM group 2016/10/14 @計測システム研究会

双極子モーメント

$(\mu_0 = q/2m)$

磁気双極子

- $\vec{\mu} = \boldsymbol{g}\mu_0 \vec{s}$
- 異常磁気モーメント a = (g-2)/2
 - Dirac 理論ではg = 2だが、
 - 放射補正で2からずれる。
- あらゆる相互作用が寄与。



▶ 標準理論の超精密検証。

電気双極子 (Electric Dipole Moment)

- $\vec{d} = \eta \mu_0 \vec{s}$
- T&P-対称性を破る"変な"相互作用 によって生じる。



- ──標準理論では強く抑制。 - |dSM|~10^{−38}e・cm
 - 実験感度*0*(10^{-19~-21})より はるかに小さい
- ➢ Non-zero EDM は新物理の証拠

ミュオン g-2/EDM 測定



- 標準理論の予言値から3σ以上のずれ。
- 近年、e⁺e⁻ 衝突データを用いて理論(特にhad LO) の予言精度が向上。
 - 今後、Lattice QCD 計算による向上も期待される。
- ▶ より精密かつ独立な測定が重要に!

スピン歳差運動

一様磁場中でミュオンが円運動する場合、スピンはg-2分だけ早く回転。 $\vec{\omega} = \vec{\omega}_a + \vec{\omega}_n$ 運動量 偏極 μ $= -\frac{e}{m_{\mu}} \left[a_{\mu} \vec{B} - \left(a_{\mu} - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} + \frac{\eta}{2} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c} \right) \right]$ 第二項をキャンセルする2つの方法。 蓄積リング ゼロ電場 1. マジック運動量 "E = 0" (運動量に依らず) " $\gamma = 29.3$ " __\ T

$$\vec{\omega} = -\frac{e}{m_{\mu}} \left[\frac{a_{\mu}\vec{B} + \frac{\eta}{2} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c} \right) \right]$$

→ BNL E821(先行実験) & FNAL E989 (後継実験)

$\vec{\omega} = -\frac{e}{m_{\mu}} \Big[a_{\mu} \vec{B} + \frac{\eta}{2} \big(\vec{\beta} \times \vec{B} \big) \Big]$

→ J-PARC E34 (新実験)

- 全く新しい手法 ▶ 従来とは異なる系統誤差
- よりシンプルな表式に。
 ▶ g-2 とEDM を分離

J-PARC E34 実験

- 全く新しいコンセプトでミュオンg-2/EDM を測定。
 - 物質生命科学実験施設 (MLF)

目標精度



予想される信号

$$\vec{\omega} = -\frac{e}{m_{\mu}} \left[\frac{a_{\mu}\vec{B}}{2} + \frac{\eta}{2} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} \right) \right]$$

- ミュオン崩壊($\mu \rightarrow evv$)ではミュオンのスピンの向きに陽電子が飛びやすい。
 - 高運動量(200 MeV 以上)の陽電子を検出。
- EDM は磁場の向きに対して上下非対称度を生じさせる。



検出器への要求

- コンパクトなミュオン蓄積リング (直径66cm)
 - 精密な磁場コントロールが可能。
 - 密集してミューオンが崩壊する。

<u>要求</u>

- 高位置分解能·飛跡再構成性能
 - 200-300 MeV の陽電子
- 高計数率耐性・計数率変化に対する安定性
 - 5 nsの間にµ崩壊から最大30個の陽電子が生成。
 - 150 倍の計数率変化 @ミューオン寿命5 周期
- ミュオン蓄積領域への電磁場干渉なし
 - 磁場(ΔB/B << 10 ppm), 電場 E << 10 mV /cm
- 蓄積リング内側に設置できるコンパクトな検出器
- 設置位置精度
 - EDM 測定に重要。
- ▶ シリコンストリップ検出器を採用。

- 崩壊陽電子飛跡を効率的に検出するため、48枚の検出層を放射状に配置。



シリコンストリップ検出器



- Belle II SVD と同規模のシリコン検出器
 - 総有感面積 : ~7.3 m² (@768 枚sensors)
 - 総チャンネル数 : <mark>786,432 ch</mark> (@6144 ASICs)
- ▶ 検出器建設フェーズへ(科研費基盤S)



読み出し回路への要求



データ処理

- J-PARC のビームパルス構造(25 Hz) に同期したデータ読み出し。
- ミューオン寿命の5周期以上を測定。
- 性能
 - 低ノイズ(ENC < 1600)
 - 広いダイナミックレンジ (>3 MIP)
 - 高計数率耐性 (>1.4 MHz)
 - 短い信号幅 (<100ns)
 - 高時間分解能 (time-walk < 5 ns)
- 環境

3.

- 低消費電力: 0.64 W/chip

<u>試作読み出し回路ASIC @Open-It プロジェクト</u>

- SlitA (16 ch プロトタイプ [アナログ部]) 1.
- SlitA2013 (64 ch プロトタイプ [アナログ部]) 2.

 - SliT128A { 1 ch プロトタイプ [アナログ部TEG] <u>実機仕様 128 ch プロトタイプ[アナログ・デジタル混載回路]</u>



SliT128A のデザイン

- プロセス : Silterra 0.18 μm CMOS
- アナログ部:信号を増幅・整形・バイナリ化
- **デジタル部** : 5ns 周期で検出時刻をサンプリング。

データをシリアル化して、FPGA へ転送



digital

10 mm

analog

mm

ワイヤーボンディングによる評価ボードへの実装 11

• <u>Open-It プロジェクト</u>で評価ボードを製作。





自動ワイヤーボンダー(Kulicke&Soffa 3700plus)@九大



25 μm 径のアルミ線ワイヤーを使用して、198 組の電極パッドに対してワイ ヤーを形成。

評価試験のセットアップ



ダイナミックレンジ

- テストパルスに対するアナログ出力を確認。
 - 0-9 fC の領域でフィット。残差 ±5%以内の領域をダイナミックレンジと定義。
 - 予想されるセンサーからの信号は3.84 fC (1 MIP@320 µm Si)。



▶ 十分なゲイン(50 mV/fC) とダイナミックレンジ(~4 MIP) があることを確認。

S-Curve スキャン

デジタル出力の例



- 入力電荷量を入力して、閾値を変えながらカウント効率を測定。
 - 閾値は6-bit DAC でチャンネル毎に調整可能。
 - データは誤差関数でフィット。









<u>ノイズ性能</u>

- S/N ~ 56 (ENC ~ 430 e)
- ▶ 読み出し回路単体では十分なノイズ性能がある事を確認。

- センサーと接続した時の性能は次のトークで。

チャンネル特性

 全チャンネル(128 ch) に対してS-curve スキャンを行い、ノイズ・オフセット を評価。



- ▶ 3 つのチャンネルで信号が確認できなかったが、それ以外のチャンネルでは 十分なノイズ性能がある事を確認。
 - 次期読み出し回路でバイアスの調整及びアナログ・デジタル間のクロス
 トークの抑制を行う。
- ▶ オフセットのチャンネルばらつきは6-bit DAC で補正可能。

計数率耐性

4000

1000

250 ns 間隔 (4 MHz) で連続したテストパルスを入力。

デジタル出力

- 想定している計数率は最大1.4 MHz。 _
- 閾値は0.2 MIP に設定。 _

1.0

0.2 0.0

1.0

0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

n

Digital Output 0.8 0.6 0.4

Digital Output



信号をきちんと分離できていることを確認。

2000

500

信号幅とtime-walk

- 1 MIP に対する信号幅: 155 ns (要求値: <100 ns)
- Time-walk : 11.5 ns (要求值 <5 ns)
 - Time-walk は0.5 MIP と3.0 MIP の時間差で定義。



まとめ

- J-PARC E34 実験は全く新しい技術を用いてミュオンg-2/EDM を測定すること を目指している。
- シリコンストリップ検出器用読み出し回路を開発。
 - 初めての実機仕様アナログ・デジタル混載回路で基本的な動作を確認。

項目	要求值	SliT128A	
		測定結果	
ダイナミックレンジ	~ 3MIP	4 MIP	
ENC	< 1600 e	430 e (* 検	出器容量無しの場合)
信号幅 (1 MIP)	< 100 ns	155 ns	
Time walk (0.5 MIP→3MIP)	< 5 ns	11.5 ns	
消費電力	0.64 W/chip	0.44 W/chip	

• J-PARC のビーム構造に対応したデータ取得が可能なので、J-PARC の他の実験でも使用可能。



<u>センサーとの接続</u>

センサーの全ストリップ読み出しのために、
 複数枚の読み出し回路を搭載できるボードを製作中(<u>Open-It プロジェクト</u>)。



次期(実機用)読み出し回路

- 検出器建設に向けた仕様の調整
 チップサイズ、パッドの配置・数
- 性能改善
 - 配線の最適化。
 - コンパレーターの最適化。
- ▶ 今年度、32 チャンネルのTEG を試作、
 来年度チャンネルの実機用読み出し回路を製作する予定。



Backup

消費電力

• Requirement : < 5 mW/ch (0.64 W/chip).

	Supply Voltage [V]	Current [A]	Power consumption [W]
VD (digital)	+0.9	0.125	0.11
VD (digital)	-0.9	0.125	0.11
VA (analog)	+0.9	0.169	0.15
VA (analog)	-0.9	0.07	0.06
+2.4 V	+2.4	0.001	0.003
Total			0.44

• Measured power consumption is 0.44 W/chip.



- Requirement : < 100 ns to 1MIP signal output with 0.3 MIP threshold
- Measured signal width is **155 ns**.





Time-walk

- Requirement : < 5 ns between 0.5 MIP and 3 MIP with 5σ noise threshold.
- Measured time walk is 11.5 ns, assuming noise of ASIC connected with sensor is 1000 e.



S-curve

